## 4.4 其他重要元件參數與特性

在這一節我們繼續討論 MOSFET 元件之其他重要觀念,包括次臨界特性 (subthreshold characteristics)、基板偏壓效應 (body effect)、臨界電壓的調整  $(V_T adjustment)$ 、與遷移率退化 (mobility degradation)。

## 4.4.1 次臨界特性 (subthreshold characteristics)

在§4.2 節中,討論MOSFET基本操作原理時提到:當閘極電壓小於臨界電壓時,MOSFET操作在「截止區」,此時在任何外加汲極電壓下,理想的電流一電壓關係式預測汲極電流等於零。然而,實際上當 $V_G \le V_T$ 時,仍會存在微量的汲極電流如圖4-8 與圖4-9 中顯示,這就是所謂的「次臨界電流(subthreshold current)」。此次臨界區對應半導體表面呈弱反轉(weak inversion)狀態。回顧§3.1.1 節或表 3-1 可知,弱反轉時之半導體表面電位為  $2\psi_B > \psi_S > \psi_B$ 。此時,半導體表面已發生反轉,但尚未達強反轉狀態(須注意,臨界電壓是定義在達到強反轉時所需之閘極電壓)。參閱圖 3-3(c),這時候費米能階  $E_F$  較接近導電帶  $E_C$ ,所以半導體表面(即 MOSFET 形成通道的區域)會呈現輕微 n 型掺雜的特性,因此在  $n^+$ 的源極和汲極之間,經由此「弱反轉通道」產生一些次臨界導通。

在次臨界區內,由於導通通道尚未真正形成,所以汲極電流是由擴散而非漂移所主導。因此,參考圖 4-6(但圖中  $V_G$  須小於  $V_T$ ),我們有:

$$I_D = -qAD_n \frac{dn}{dy} = qAD_n \frac{n(0) - n(L)}{L}$$
 (4.22)

其中A為電流流動的截面積, $D_n$ 為電子的擴散係數(diffusion coefficient), L 為通道長度,而 n(0) 與 n(L) 則分別為源極與汲極處之電子密度。利用式 (3-10a) 可得:

$$n(0) = n_i e^{q(\psi_S - \psi_B)/kT}$$
 (4.23a)